(54) MAGNETO-RESISTANCE I CT ELEMENT

(11) 59-55082 (A)

(43) 29.3.1984 (19) JP

(21) Appl. No. 57-165721

(22) 22.9.1982

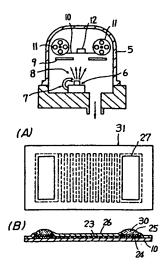
(71) AICHI TOKEI DENKI K.K. (72) NOBUYASU MURASE

(51) Int. Cl3. H01L43/08,H01L43/12

PURPOSE: To enable to approach an element to a magnet by forming a thin ferromagnetic film on a film, and covering the film with it to package it, thereby enabling to inexpensively manufacture the element itself and reducing the

thickness of the element.

CONSTITUTION: A ferromagnetic material 6 such as permalloy is placed as a material for a magneto-resistance element in a vacuum container 5, and when an electron beam 7 is emitted thereto, the material 6 is molten to become ultrafine particles 8, which are flown. This is throttled in a suitable range by a shutter 9, and collided to a resin film 10 which is flexible and has relatively high heat resistant temperature, thereby forming a thin film of several hundreds to serveral thousands Å thick. A detector 23 and rectangular pad 24 of folded pattern by thin ferromagnetic films are formed on the film 10 formed in a reduced thickness, a thin gold film 25 is formed on the pad 24, a film 26 is superposed on the pattern film, rolled by hot rolls, thereby obtaining a magneto-resistance element 31 which is completely packaged.



(54) SEMICONDUCTOR LASER OUTPUT STABILIZING SYSTEM

(11) 59-55083 (A)

(43) 29.3.1984 (19) JP

(21) Appl. No. 57-164862

(22) 24.9.1982

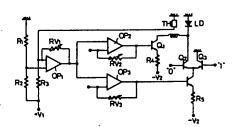
(71) FULLISUK.K. (72) AKIRA MIYAUCHI

(51) Int. Cl3. H01S3/096

PURPOSE: To enable to drive a semiconductor laser in the optimum state even if a temperature varies by detecting the temperature of the laser and controlling the bias current and the drive pulse current to the optimum value to the

temperature.

CONSTITUTION: A thermistor TH is contained in the module of a semiconductor laser LD, and the temperature of the laser is correctly detected. The detected output is amplified by an operation amplifier OP_1 , the bias current is optimally controlled at an operational amplifier OP_2 and the drive pulse current an operational amplifier OP_3 by the output of the amplifier OP_1 respectively. The adjustment of the optimum control is performed by regulating the operations of the amplifiers OP_1 , OP_2 , OP_3 by variable resistors RV_1 , RV_2 , RV_3 .



(54) SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING DEVICE

(11) 59-55084 (A)

(43) 29.3.1984 (19) JP

(21) Appl. No. 57-165658

(22) 22.9.1982

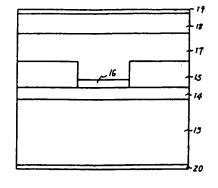
(71) FUJITSU K.K. (72) HAJIME IMAI(1)

(51) Int. Cl3. H01S3/18

PURPOSE: To reduce the temperature dependency of an oscillating threshold current of a semiconductor light emitting device and to improve the effectiveness of an active layer for narrowing the current by composing the device via a P type semiconductor layer before electrons are implanted from an N type clad

layer to an active layer.

CONSTITUTION: The first semiconductor layer 14 of the second conductive type having a band gap smaller than the layer 13 arranged on the first clad layer 13 of the first conductive type, the second layer 15 of the first conductive type arranged on the layer 14, a striped groove of the depth reaching the layer 14 formed in the layer 15, an active layer 16 having a band gap smaller than the layer 14 arranged in the groove, and the second clad layer 17 having a band gap larger than the layer 16 arranged on the layer 16 are formed. Thus, electrons in the layer 13 are temporarily implanted to the layer 14 to be lowered at the energy level, and then implanted to the layer 16. Accordingly, electron distribution in the layer 16 approaches the equilibrated state. In this manner, the probability of escaping the electrons to the layer 17 can be reduced, thereby improving the temperature dependency.



@公開特許公報(A) 昭59—55083

識別記号 庁内整理番号 7377—5 F

審査請求 未請求

分半導体レーザー出力安定化方式

願 昭57—164862

220出

顧 昭57(1982) 9 月24日

加発明者 宮内彰

1. 発明の名称

半導体レーザー出力安定化方式

2. 特許請求の範囲

半導体レーザー駆動回路において、あらかじめ 各温度に対する半導体レーザーの最適なペイアス 促流やしび駆動ペルス電流を求めておき、前配半 導体レーザーに温度検出素子を内蔵し、胶温度検 出業子の出力により前記パイプス電流および駆動 パルス電流を選皮の最適値に制御すると、とを特徴 とする半導体レーザー出力安定化方式。

3. 発明の詳細な説明

(1) 発明の技術分野

本発明は半導体レーザーのパイアス電流をよび 駆動パルス電流をその温度の最適値に制御すると とにより半導体レーザーの出力を安定化する半導 体レーザー出力安定化方式に関するものである。

(2) 従来技術と問題点

一般に半導体レーサーは前後2方向に出力を発 生する。とこにおいて半導体レーサーの駆動に用

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

②出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

表示特别 斯 200 数 44 表 1 0 0

0代》理《大》并理士、青木朗》 《《外·3·名

医光光发射性 机拉拉克 化化二氯磺胺基苯基苯基 电电流电阻 化二氯甲基

化氢氯化物 医皮肤 医乳腺性皮肤 机工作 经国际公司 医多二氏病 化二氯甲基甲基酚

いる方向を前方向とし他の方向を後方向とする。 半導体シーサーの出力は温度依存性を有するため

その出力を安定化するため従来は後方向の出力光 電流をモニターしてそれによってパイケス電流を よび駆動パルス電流を制御していた。しかし半導

体レーザーの前方向と侵方向の光出力は同一であ

るととが理想的であるが必ずしも同一でなく、そ れに加えて前記前方向の出力と前配後方向の出力

光電流の器度特性は必ずしも同一でなく器度が変

化するとその温度における最適なパイプス電流値

および駆動パル水電流値に制御するととは困難で **南西大**攝源計 大型 "秋日天",李璐明《八年·自民》(1

(3) (3) (3) **発明の目的**(3 K - 1 性 2 5 A - 1 - 1 性 4 3 A - 1

上記従来の欠点にかんがみ本発明は温度が変化 しても半導体レーザーを最適状態で駆動する半導 体レーザー出力安定化方式を提供することを目的 とするものである。

(4) 発明の解成

との目的は本発明によれば半導体レーザー駆動 国路において、予め各温度に対する半導体*レー*ザ

((2))

(1)

の最適なペイアス電流および駆動ペルス電流を求めておき、前配半導体レーザーに温度検出案子を内蔵し、 放温度検出案子の出力により前記ペイアス電流および駆動ペルス電流を温度の最適値に制御することを特徴とする半導体レーザー出力安定化方式を提供することによって達成される。

(5) 発明の実施例

以下本発明にかかる実施例を図面により詳細に 説明する。

第1 図は本発明の実施例のプロック図を示し、 同図において1 は半導体レーザー、2 は半導体レーザー1 の温度を検出して観気出力に変換する温度検出回路、3 は半導体レーザーのパイアス電流(ia)温度特性補償回路、4 はその駆動パルス電流(ip)補償回路、5 は半導体レーザー駆動回路である。

第2図は第1図のプロックの詳細な回路の実施 例であり第3図は半導体レーザーのパイアス電流 isと駆動パルス電流igを示す図表である。

第2図に示すどとく半導体レーサーLDのモジ

(3)

以上詳細に脱明したように本発明によれば半導体レーザーを温度変動に対し常に最適な状態で駆動できるので半導体レーザーの出力温度に対する 安定化の効果が大である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明にかかる半導体レーザー出力安定化方式の1実施例を示すプロック図、第2図は第1図のプロック図の詳細回路図、第3図は半導体レーザーのパイアス電流と駆動パルス電流を示す図である。

図において1およびLDは半導体レーザーを、 2 は福度検出回路を、3 はパイプス電流温度特性 補償回路を、4 は駆動パルス電流特性補償回路を、 5 は半導体レーザー駆動回路をそれぞれ示す。 ュールにサーミスタT日を内蔵して半導体レーデーLDの温度を正しく検出する。その検出出力は演算増幅器OP1により増幅される。ことにおいて第1図の温度検出回路2はサーミスタTH、演算増幅器OP1、抵抗R1、R2、可変抵抗RV1によって構成される。また第1図の11温度特性補償回路は演算増幅器OP2および可変抵抗RV2により、11温度特性補償回路は演算増幅器OP3および可変抵抗RV3により形成される。をおトランジスタQ1 および抵抗R4は半導体レーザー1のパイアス電流制御回路を、トランジスタQ2、Q5および抵抗R5は駆動パルス電流制御回路を形成する。

解2図のどとく構成された回路において、複算増幅器 OP1の出力により、演算増幅器 OP2では、第3図に示すパイアス電流ⅰ1を最適制御し、演算増幅器 OP5では、駆動パルス電流を最適制御する。最適制御の調整は各増幅器 OP1・OP2・OP5の動作を可変抵抗 RV1・RV2・RV5 を調整するととにより行なり。

(6) 発明の効果

(4)

